МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Казанский национальный исследовательский технологический университет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР
А.В. Бурмистров

2017г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине

Б1.В.ДВ.6.2 Элементы вакуумных систем

Направление подготовки 15.03.02 «Технологические машины

и оборудование»

Профиль Вакуумная и компрессорная

техника физических установок

Квалификация (степень) выпускника БАКАЛАВР

Форма обучения очная

Институт, факультет ИХНМ, механический

Кафедра-разработчик рабочей программы ВТЭУ

Курс, семестр 3 к.., 6 с.

Наименование	Часы	Зачетные единицы
Лекции	18	0,5
Практические занятия	-	-
Семинарски занятия	-	-
Лабораторные занятия	36	1
Самостоятельная работа	54	1,5
Форма аттестации: зачет	-	-
Всего	108	3

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (утвержден приказом МИНОБРНАУКИ России от 20 октября 2015 года № 1170) по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» для профиля «Вакуумная и компрессорная техника физических установок», на основании учебного плана набора обучающихся 2015-2017г.г.

Типовая программа по дисциплине отсутствует.

	Разработчик программы: С.И. Саликеев
	Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ВТЭУ протокол от <u>15 нол дра</u> 2017г. № <u>2</u>
	Зав. кафедрой, профессор В.А. Аляев
,	УТВЕРЖДЕНО
	Протокол заседания методической комиссии МФ от « <u>Ш» ноледне</u> 2017г. № <u>8</u>
]	Тредседатель комиссии, доцент <u>А.В. Гаврилов</u>
ŀ	Начальник УМЦ, доцент <u>МЛЛ</u> Л.А. Китаева

1. Цели освоения дисциплины

При организации учебного процесса по дисциплине устанавливаются следующие цели ее преподавания:

- а) получение навыков выбора материального исполнения деталей и узлов вакуумных систем, исходя из области применения;
 - б) освоение основных принципов конструирования различных узлов вакуумных систем.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Элементы вакуумных систем» относится к дисциплинам по выбору.

Для успешного освоения дисциплины «Элементы вакуумных систем» студент, обучающийся по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» по профилю «Вакуумная и компрессорная техника физических установок» должен освоить материал предшествующих дисциплин по учебному плану бакалавров направления 15.03.02:

- Б1.Б.6 Физика
- Б1.Б.11 Инженерная графика
- Б1.Б.14 Материаловедение
- Б1.Б.19 Основы проектирования
- Б1.Б.22 Термодинамика
- Б1.В.ОД.4 Современные методы расчета элементов вакуумных систем;

Студент должен одновременно изучать следующие дисциплины учебного плана бакалавров направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»:

- Б1.В.ОД.11 Струйные и сорбционные вакуумные насосы
- Б1.В.ОД.10 Физика вакуума
- Б1.В.ОД.12 Роторные вакуумные насосы
- Б1.В.ОД.13 Расчет и конструирование элементов вакуумного оборудования.

Знания, полученные при изучении дисциплины «Элементы вакуумных систем», могут быть использованы при прохождении преддипломной практики, выполнении выпускной квалификационной работы, в научно-исследовательской деятельности, а также при изучении следующих дисциплин по направлению подготовки 15.03.02 - «Технологические машины и оборудование»:

- Б1.В.ОД.14 Монтаж и эксплуатация вакуумного оборудования
- Б1.В.ОД.15 Вакуумные установки.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результатеосвоения дисциплины:

В процессе изучения данной дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями:

- ПК-6: Способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным;
- ПК-10: Способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий;
- ПК-13: Умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) Знать:

- а) основные определения и термины, касающиеся дисциплины «Элементы вакуумных систем»:
- б) общие закономерности физических явлений и основных вакуумных технологических процессов;
- в) конструкцию элементов вакуумных систем различного назначения и их основные технические характеристики;

2) Уметь:

- а) разработать схему вакуумной системы;
- б) оформлять конструкторскую документацию в соответствии с требованиями ЕСКД;
- в) разбираться в принципах работы различных элементов вакуумных систем;
- г) пользоваться нормативно-технической документацией при проектировании вакуумных установок.

3) Владеть:

- а) навыками разработки вакуумных вводов для вакуумных систем различного назначения;
- б) информацией об основных отечественных и иностранных производителях основных узлов вакуумных систем.

4. Структура и содержание дисциплины «Элементы вакуумных систем» Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины (темы)	стр		pa	учебной боты іасах)		Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
		Семестр	Лек- ции	Прак- тич. заня- тия	Лабора- горные работы	CPC	
1	Тема 1. Введение. Основные термины и определения	6	2	-	-	6	Реферат, тестирование
2	Тема 2. Материалы, применяемые при проектировании вакуумных систем	6	4	-	8	6	Реферат, контрольная работа, тестирование, отчет по лабораторным работам
3	Тема 3. Фланцевые разъемные соединения вакуумных с металлическими и неметаллическими уплотнителями	6	2	-		6	Реферат, тестирование
4	Тема 4. Системы визуального контроля вакуумных технологических процессов	6	2	-	8	6	Реферат, тестирование, отчет по лабораторным работам
5	Тема 5. Вакуумные вводы (энергетические, механические, гидравлические)	6	2	-	8	8	Реферат, контрольная работа, тестирование, отчет по лабораторным работам
6	Тема 6. Вакуумная запорнорегулирующая арматура и шлюзовые системы	6	2	-	-	8	Реферат, тестирование
7	Тема 7. Нагревательные системы и вакуумная теплоизоляция.	6	2	-	8	8	Реферат, тестирование, отчет по лабораторным работам
8	Тема 8. Вакуумные камеры. Вакуумные ловушки и фильтры.	6	2	-	4	6	Реферат, тестирование, отчет по лабораторным работам
	Итого:		18	_	36	54	
	Промежуточная аттестация						Зачет

5. Содержание лекционных занятий по темам с указанием формируемых компетенций и используемых инновационных образовательных технологий.

№ п/п	Раздел дисциплины (темы)	Часы	Краткое содержание	
1	Тема 1. Введение. Основные термины и определения	2	Основные определения и понятия: вакуумная система, вакуумный агрегат, вакуумная камера, вакуумный шлюз, откачной пост, вакуумный натекатель.	ПК-6, ПК-10
2	Тема 2. Материалы, применяемые при проектировании ваку-умных систем	4	Требования, предъявляемые к материалам вакуумных систем. Газовыделение, проницаемость и упругость паров материалов, коррозионная стойкость, магнитные свойства и др. Конструкционные, технологические и специальные материалы. Свойства и область применения материалов.	ПК-10, ПК-13
3	Тема 3. Фланцевые разъемные соединения вакуумных систем с металлическими и неметаллическими уплотнителями	2	Быстроразъемные вакуумноплотные соединения: хомутное соединение, соединение, предотвращающее попадание воздуха в разъединяемые трубопроводы, манжетное соединение. Фланцевые соединения при помощи струбцин. Соединения толстостенных стеклянных трубопроводов при помощи накидных фланцев. Схемы соединений с неметаллическими уплотнителями: канавочные (прямоугольные, ступенчатые, с фаской, трапециедальные, фасонные, полукруглые) и конусные. Схемы соединений с металлическими соединениями: канавочно-клиновые, конические, угловые, ступенчатые, плоские, с профилированным выступом, с встречными выступами прямоугольного и конического профиля типа конфлат, серповидное соединение.	ПК-10, ПК-13
4	Тема 4. Системы визуального контроля вакуумных технологических процессов	2	Смотровые системы: назначение, область применения, особенности конструкций. Системы видео контроля, оптические системы на базе нескольких зеркал. Способы защиты смотрового стекла от загрязнения в процессе проведения технологического процесса: сменные и поворотные защитные стекла, поворотные заслонки, быстро вращающиеся диски с радиальными прорезями.	ПК-6, ПК-13
5	Тема 5. Вакуумные вводы (энергетические, механические, оптические, гидравлические)	2	Вводы движения с контактными уплотнительными элементами. Вводы движения с деформируемыми уплотнительными элементами, с передачей движения через неподвижную перегородку. Вводы движения с жидкостными затворами. Виды движений, передаваемых вводами движения. Ввод вращения с разгрузкой гибкого элемента с помощью планетарной зубчатой передачи. Конструктивные исполнения электрических вводов: разборные и неразборные вводы. Классификация электрических вводов: низковольтные низкочастотные вводы (слаботочные и сильноточные); высоковольтные низкочастотные вводы; высокочастотные	ПК-10, ПК-13

	,			T
			вводы. Охлаждаемые и неохлаждаемые электриче-	
			ские вводы. Вакуумные вводы для термопар. Про-	
			греваемые электрические вводы.	
6	Тема 6. Вакуумная запорнорегулирующая арматура и шлюзовые системы	2	Вакуумная запорно-регулирующая арматура: назначение, область применения, специфические требования к материалам и к конструкции арматуры. Типы вакуумной арматуры: клапана, краны, затворы, натекатели. Типы приводов вакуумной арматуры, особенности конструкций: ручной, электропневматический, электромеханический, электромагнитный. Состав вакуумной арматуры в установках типа УВН (на примере установки ВАТТ-9002Д2М). Шлюзовые системы: область применения, конструктивные разновидности.	ПК-6, ПК-10, ПК-13
7	Тема 7. Нагревательные системы и вакуумная теплоизоляция.	2	Нагревательные системы: область применения, конструктивные разновидности. Трубчатые нагреватели (тэны), открытые нагреватели на базе тугоплавких нагревателей, инфракрасные нагреватели на базе ламп, индукционный нагрев. Системы экранной теплоизоляции: область применения, конструктивные исполнения, материальное исполнение. Керамическая теплоизоляция.	ПК-6, ПК-10, ПК-13
8	Тема 8. Вакуумные камеры. Вакуумные ловушки и фильтры.	2	Основные требования к вакуумным камерам: материальное исполнение, основные принципы проектирования. Расчет на прочность и устойчивость вакуумной камеры сложной формы на примеры установки электронно-лучевой зонной плавки тугоплавких металлов ВАТТ-УЗП800.	ПК-10, ПК-13

6. Содержание практических занятий Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены

7. Содержание лабораторных занятий

№ п/п	Тема дисциплины	Часы	Наименование лаборатор- ной работы	Краткое содержание	Форми- руемые компе- тенции
1	Тема 2. Материалы, применяемые при проектировании вакуумных систем	8	Лаб. работа №1. Ваку- умная напылительная установка ВАТТ- 900Д2М2.	Изучение элементов вакуумной установки и материалов, из которых они изготовлены.	ПК-10, ПК-13
2	Тема 4. Системы визуального контроля вакуумных технологических процессов	8	новка нанесения по-	Ознакомление с конструкцией узла визуального контроля процесса напыления	
3	Тема 5. Вакуум- ные вводы (энер- гетические, меха- нические, оптиче- ские, гидравличе- ские)	8		Изучение конструкций электрических и механических вводов на примере установки ВАТТ-700-2М	

4	Тема 7. Нагревательные системы и вакуумная теплоизоляция	8	нагревателя установки вакуумной напыли-	Изучение конструкции ваку- умной установки для нане- сения покрытий «D 1000», расчет резистивного нагре- вателя	ПК-6, ПК-10, ПК-13
			трубчатого нагревателя	Изучение конструкции установки УКГ-1000М, расчет резистивного нагревателя	ПК-6, ПК-10, ПК-13
5	Тема 8. Вакуумные камеры. Вакуумные ловушки и фильтры.	4	1 *	Изучение конструкции ваку- умной камеры УВН-4ЭД. Расчет на прочность и устойчивость	ПК-10, ПК-13

Лабораторные занятия проводятся в помещениях в учебных лабораториях кафедры «Вакуумная техника электрофизических установок» с использованием специального оборудования, а также в компьютерном классе.

8. Самостоятельная работа обучающегося в бакалавриате

№ п/п	Темы, выносимые на самостоя- тельную работу	Часы	Форма СРС	Формиру- емые ком- петенции
1	Тема 1. Введение. Основные	6	Проработка лекционного и другого теоре-	ПК-10
	термины и определения		тического материала, подготовка к тести-	
			рованию, написание реферата	
2	Тема 2. Материалы приме-	6	Проработка лекционного и другого теоре-	ПК-6,
	няемые при проектировании		тического материала, подготовка к лабора-	ПК-10, ПК-13
	вакуумных систем		торным занятиям и оформление отчетов,	11K-13
			подготовка к контрольной работе, написа-	
		-	ние реферата, подготовка к тестированию	
3	Тема 3. Фланцевые разъем-	6	Проработка лекционного и другого теоре-	ПК-10, ПК-13
	ные соединения вакуумных		тического материала, подготовка к тестиро-	11K-13
	систем с металлическими и		ванию работе, написание реферата	
	неметаллическими уплотни-			
4	телями		T	ПК-10,
4	Тема 4. Системы визуально-	6	Проработка лекционного и другого теоре-	ПК-10,
	го контроля вакуумных тех-		тического материала, подготовка к тести-	11111-13
	нологических процессов	8	рованию работе, написание реферата	ПК-6,
5	Тема 5. Вакуумные вводы	8	Проработка лекционного и другого теоре-	ПК-0,
	(энергетические, механические, оптические, гидравли-		тического материала, подготовка к лабораторным занятиям и оформление отчетов,	line 13
	ческие)		написание реферата, подготовка к тестиро-	
	ческие)		ванию, подготовка к контрольной работе	
6	Тема 6. Вакуумная запорно-	8	Проработка лекционного и другого теоре-	ПК-6,
U	регулирующая арматура и	0	тического материала, подготовка к лабора-	ПК-10
	шлюзовые системы		торным занятиям и оформление отчетов,	
			написание реферата, подготовка к тестиро-	
			ванию	
7	Тема 7. Нагревательные си-	8	Проработка лекционного материала, напи-	ПК-6,
′	стемы и вакуумная тепло-		сание реферата, подготовка к тестированию	ПК-13
	изоляция.		r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
8	Тема 8. Вакуумные камеры.	6	Проработка лекционного и другого теоре-	ПК-10

Вакуумные ловушки и	тического материала, подготовка к лабора-
фильтры.	торным занятиям и оформление отчетов,
	написание реферата, подготовка к тестиро-
	ванию

9. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

Значения текущего рейтинга выставляются преподавателем при выполнении всех контрольных точек и заданий (исходя из максимальной оценки 100 баллов)

Система оценки знаний в рамках изучения дисциплины

Вид работы	Кол-во	Макс. балл	Мин. сумма баллов	Макс. сумма баллов
Текущий контроль				
Лабораторные работы	6	10	36	60
Контрольные работы	1	20	14	20
Тестирование	1	10	5	10
Реферат	1	10	5	10
Итого			60	100
Промежуточная аттестация (зачет)				

10.Информационно-методическое обеспечение дисциплины

10.1. Основная литература

No	Основные источники информации	Количество экземпляров
]	Розанов Л.Н. Вакуумная гехпика: учебник для студ вузов, обуч, по спец. "Электронное машиностроение" папр. подготовки "Электроника и микроэлектроника" / Л.Н. Розанов3-е изд., перераб. и дон М. :Высш. шк 2007 392 с.	100 жз. в УНИЦКНИТУ
2	Вакуумная техника. Оборудование, проектирование, технологии, эксплуатация. Ч.1. Инженерно-физические основы: учебное пособис / М.Х. Хабланян, Г.Л. Саксаганский, А.В. Бурмистров; М-во образли науки России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. – Казань: Издво КНИТУ, 2013. – 232с.	`84 экз. в УНИЦ КНИТУ
3	Вакуумная техника. Оборудование, проектирование, технологии, эксплуатация [Электронный ресурс]: учебное пособие: в 2 ч Ч.2. Вакуумные насосы / М.Х. Хабланян, Г.Л. Саксаганский, А.В. Бурмистров; Казан. нац. исслед. технол. ун-т. — Казань: Изд-во КНИТУ, 2016 — 300 с.: ил.	171 экз. в УНИЦ КНИТУ

10.2. Тополнительная литература

No	Основные источники информации	Кол-во экз.
1	Духопельников Д.В. Основы конструирования	ЭБС «Книгафонд»
	вакуумных плазменных установок: учебное пособие/	http://www.knigafund.ru/books/
	Духопельников Д.В., Марахтанов М.К., Воробьёв Е.В.,	174463
	под ред. А.Б. ИвашкинаМ.: Издательство МГТУ им.	Доступ с любой точки Интернет
	П.Э. Баумана, 2014 94 с.	после регистрации но IP-адресам
	·	KHNTY
2	Авлукова Ю.Ф. Основы автоматизированного	ЭБС «Znanium.com»
	проектирования: учеб.пособие ПО.Ф. Авлукова	http://znanium.com/bookread2.php?bo
	Минек: Выеш. шк., 2013. – 217 с.	ok=509235
		Доступ с любой точки Интернет
		после регистрации по IP-адресам
		КПИТУ

10.3. Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Элементы вакуумных систем» рекомендовано использование электронных источников информации:

- Элекгронная библиотека УНИЦ КНИТУ: http://ft.kstu.ru/ft
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) «КнигаФонд» (www.knigafund.ru),
- DEC «Znanium.com» http://znanium.com/

Согласовано:

Зав. сектором ОКУФ



11. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся разработаны согласно Положению о Фонде оценочных средств, рассматриваются как составная часть рабочей программы и оформлены отдельным документом.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При изучении дисциплины «Элементы вакуумных систем» используются конструкторская документация и образцы разработок элементов вакуумных установок ЗАО «Ферри Ватт», учебные лаборатории кафедры «Вакуумная техника электрофизических установок», а именно:

- 12.1. Лаборатория В-103 «Лаборатория нанесения вакуумных упрочняющих и износостойких покрытий», вакуумная напылительная установка «ВАТТ900-2М2ДС», вакуумная напылительная установка «УВН-4ЭД»;
- 12.2. Лаборатория B-110 «Экспериментальная лаборатория вакуумного напыления», вакуумная напылительная установка «ВАТТ1000-4М»;
- 12.3. Лаборатория B-325a «Лаборатория вакуумных средств откачки», вакуумная напылительная установка «ВАТТ700-2М»;
 - 12.4. «Компьютерный класс»

Лаборатория оснащена ПЭВМ в количестве 12 штук, широкоформатным плоттером (формат печати A1), двумя принтерами (формат печати A4), сканером, системой климат-контроля, оверхед-проектором MediumTraveller 3, проектором ToshibaS20, экраном настенным рулонным SlimScreen, ноутбуком Toshiba, проектором BENQMP61, интерактивной доской.

- 12.4.1. Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет.
- 12.4.2. Рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде.
 - 12.5. Лекционные занятия: аудитория В-322 или В-325

13. Образовательные технологии

Лекции (2 час.) и лабораторные занятия (10 час.) проводятся с использованием интерактивных форм обучения: мастер-класс специалистов в области вакуумных технологий, разбор конкретных ситуаций.

Лист переутверждения рабочей программы

Рабочая программа по дисциплине <u>Б1.В.ДВ.6.2</u> <u>«Элементы вакуумных систем»</u>

По направлению <u>15.03.02</u> «<u>Технологические машины и оборудование»</u> для профиля подготовки <u>«Вакуумная и компрессорная техника физических установок»</u>

для набора обучающихся <u>2019 года</u> для очной формы обучения пересмотрена на заседании кафедры «<u>ВТЭУ</u>»

.№п /п	Дата переутверждения РП	Нали- чие	Наличие изменен	Разработчик РП	Заведующий кафедрой	Начальник УМЦ
	(протокол заседания кафедры	измене	ийв	П	П 1	
	кафедры	ний	списке	Доц.	Проф.	Доц.
			литерату ры	С.И. Саликеев	В.А. Аляев	Л.А. Китаева
1	№7от	Есть*	Нет**	01		112
	6.06.2019			Wes	Bling	Milles

^{*}Пункт Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

https://www.elibrary.ru/

Внесены дополнения в пункт Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Лицензированное свободно распространяемое программное обеспечение, используемое в учебном процессе при освоении дисциплины «Расчет и конструирование элементов вакуумного оборудования»:

- Офисные и деловые программы MS Office 2007 Russian;
- Офисные и деловые программы MS Office 2010-2016 Standard

^{**}Если в списке литературы есть изменения, обновленный список необходимо утвердить у заведующей сектором комплектования УНИЦ и один экземпляр представить в УМЦ/ОМг/ОАиД.